科学研究費助成事業

研究成果報告書

平成 27 年 6 月 17 日現在 機関番号: 12605 研究種目: 基盤研究(A) 研究期間: 2012~2014 課題番号: 24244064 研究課題名(和文)可視域位相制御ファイバー光源を用いた実時間動的分子構造制御 研究課題名(英文)Real-time control of molecular conformational dynamics using phase-programmed fiber laser system in the visible 研究代表者 三沢 和彦(MISAWA, Kazuhiko) 東京農工大学・工学(系)研究科(研究院)・教授 研究者番号: 80251396 交付決定額(研究期間全体): (直接経費) 36,000,000円

研究成果の概要(和文):本研究課題では、「利得狭窄補償フィルター」をレーザー装置内に組み込むことにより、65 フェムト秒、0.1マイクロジュール(パルス圧縮前0.3マイクロジュール)という高強度超短パルスを3MHzの高繰り返し 周波数で発生することを可能とした。65フェムト秒というパルス時間幅は、イッテルビウムファイバーレーザーから「 直接出力される超短パルス」としては世界最高性能に匹敵する。本成果は、有機分子の光異性化などに代表される光誘 起構造変化を、光位相の操作により波形整形したパルス光をトリガーとして制御する「コヒーレント制御実験」に活用 するための光源として活用できる。

研究成果の概要(英文):Ultrashort pulses are widely used for investigating ultrafast phenomena in a variety of molecules by utilizing its ultrashort pulse duration. Yb-doped fibers have attracted attention owing to the high pumping efficiency and broad fluorescence bandwidth. However, pulse duration is limited to >100 fs because of the gain-narrowing effect during energy amplification.

We have developed a broadband chirped pulse amplifier system at 1 μ m with a gain-narrowing compensator. We designed filters made of multiple dielectric layers. The amplified pulses had broad (1020-1080 nm) bandwidth by effective compensation of the gain-narrowing effect. The dispersion of the output pulse was measured by two-dimensional spectral shearing interferometry and compensated by the grating pair and spatial light modulator. The two-stage amplification system with filters generated 65-fs, 100-nJ, and 3-MHz pulses directly from the amplifier, allowing ultrafast spectroscopy at 1 μ m and frequency-doubled 500 nm.

研究分野: 超高速光科学

キーワード: 超高速ファイバーレーザー 可視域位相制御光源 コヒーレント制御 利得狭窄補償

1.研究開始当初の背景

今世紀初頭から、フェムト秒パルスを用い て単に光物性を測定するだけでなく、パルス 光照射によって、物性を制御することが可能 となった。特に、有機分子の光異性化などに 代表される光誘起構造変化を、光位相の操作 により波形整形したパルス光をトリガーと して制御する手法をコヒーレント制御と呼 んでいる。

従来、フェムト秒領域の光誘起構造変化を 測定する方法として、チタンサファイア再生 増幅器およびパラメトリック増幅器からの 出力が用いられてきた。実験に励起パルスと して用いる場合、典型的には、パルスの繰り 返しが数 kHz、1パルスあたりのパルスエネ ルギーが数µJ 程度である。多くの場合は、 これ以上励起エネルギーを下げるとデータ の質が著しく低下する。しかしながら、励起 エネルギーが高すぎると、多光子過程が競合 し始め、目的の光異性化反応だけでなく、試 料の損傷すなわち分解反応も進行してしま う。

一方、本研究代表者らは、わずか数 nJ の パルスエネルギーで、光誘起構造変化のダイ ナミクスを測定できる、画期的な高速掃引波 束分光計を独自に開発した。さらに、この装 置は、励起エネルギーが数桁低いにも関わら ず、従来は数時間必要としていた測定が1分 程度で完了できるため、世界で初めて、量子 波束ダイナミクスを直接観察しながら、多数 の波形整形パラメータを網羅的に探索する ことを可能にした。

本研究計画では、光ディスク記録材料とし て多くの種類があるシアニン系色素分子に 加えて、近年、光応答性 DNA などにも応用さ れているアゾベンゼン系分子の構造を任意 にスイッチングする励起パルス条件を調べ るために、高速掃引波束分光計を可視領域に 拡張することである。

高速掃引波束分光計と組み合わせる可視 域超高速光源としては、チタンサファイアレ ーザーをポンプ光として光パラメトリック 増幅器(OPA)、光パラメトリック共振器(OPO) で波長変換して得る方法が一般的であった。 また近年、蛍光帯域が 1μm のイッテルビウ ム(Yb)を利得媒質としたレーザーが注目さ れており、既にパルス幅が < 100 fs 、パル スエネルギーが > 50 nJ の仕様のレーザー が市販されている。しかし、まだ現在のとこ ろチタンサファイアレーザーのようにパル ス幅:数十 fs、パルスエネルギー:数十 nJ を両立したものは少なく、片方を改良しよう とするともう片方が悪化するトレードオフ の関係にある。これらを両立させることが出 来れば、波長 500 nm 帯域の超短パルス光源 を Yb 系レーザーの第2高調波として高パル スエネルギー、高パルス繰り返し、広帯域な スペクトルで得ることができる。

2.研究の目的

高速掃引波束分光計の適用範囲を可視域 へ拡張し、より反応性の高い有機分子を対象 に、光誘起構造変化のコヒーレント制御を実 践するために、高速掃引波束分光計と組み合 わせる光源として、MHz繰り返しの可視域Yb ファイバーレーザーを新規に開発し、そこに コヒーレント制御実験のための位相制御装 置を組み込むことを本研究の目的とする。こ の新規位相制御光源は、現在普及しているチ タンサファイアレーザーに置き換わるべき ものであり、レーザー分光学に対する波及効 果は極めて大きい。

具体的には、本研究では Yb を利得媒質と した 1µm 帯域の光源として パルス幅:数十 fs、パルスエネルギー:数十 nJ を両立させ ることを目指した。具体的な仕様としては、 第 2 高調波帯域(500 nm) での実用的な超 高速分光光源を目指し、1µm 帯でパルス幅 は < 45 fs 、パルスエネルギーは > 100 nJ の光源を目標とした(超高速分光 の先行研 究 [1] を参考にした)。また、パルス繰り返 しについても数 MHz 以上を目指した。

- 3.研究の方法
- 3.1. 利得狭窄補正

広帯域光のパルスエネルギー増幅を行う 際、増幅に用いる媒質の利得帯域によるス ペクトルの狭窄化が問題となる。広帯域光が 増幅媒質の利得帯域よりも広いスペクトル を持つ場合、増幅すればするほど元のスペク トルから増幅媒質の利得帯域に近づき、狭窄 化していく。スペクトルの狭窄化はパルスの 時間幅が伸長することを意味している。従来 のYbファイバーレーザーでは、100fsを超え るパルス幅が一般的であった。

この効果を打ち消すため、本研究では誘電 体多層膜フィルターを使用した。誘電体層の 厚さと増幅媒質の利得ピークの波長を対応 させ、そのピーク前後の光のみを反射、それ 以外の帯域の光は透過させることでスペク トル狭窄化の補正を行う。図1(a)は本研究で 使用した誘電体多層膜フィルターの模式図 で、図1(b)がフィルターの透過特性である。 フィルターへの入射角40°でYbの利得 ピークとフィルター透過率最低のピークの 波長が合うようになっている。フィルターへ の光ビームの入射角度を変えることで透過 特性を調整できる。





図 1: (a)誘電体多層膜フィルターの模式図、 (b) 誘電体多層膜フィルターの透過特性

3.2. ファイバー増幅器

本研究で用いた光学系が図2である。広帯 域化前のシード光としてはレーザーダダ イ オード直接励起 Yb 添加 KYW (pottasium yettrium tangstate)レーザーを用いた。こ のレーザーの平均強度は 700 mW、パルスエ ネルギーは 10 nJ、パルス繰り返しは 70 MHz、 パル スの半値全幅(FWHM)は 230 fs、スペク トルは 1036 nm 中心で半値全幅が 7.1 nm である。この発信器出力ではパルス幅、パル スエネルギーが目標に達していないため、パ ルス圧縮、エネルギー増幅 の両方を行う必 要がある。そこでまず、このシード光を ND フィルターにより光強度調整を行い、フォト ニック結晶ファイバー(PCF)に入射し、パ ルス圧縮のための波長スペクトルの広帯域 化を行う。

広帯域化後、増幅時の Yb ファイバーへの ダメージの軽減や余計な非線形効果の排除 のため光パルスをパルスストレッチャーフ ァイバーに入射し、パルス幅を伸長、ピーク パワーを低下させる。また同じように光学素 子へのダメージを防ぐため、音響光学素子 (AOM)を用いてパルス繰り返しを目標の範 囲内で落とす。そして1段目のファイバーア ンプに光を導入し、パルスエネルギーの増 幅を行う。このときファイバーに添加された Yb によりスペクトルの利得狭窄が起こる。 その補正のため誘電体多層膜フィルターを 複数枚用いて Yb の利得にあたるスペクト ル成分を削る。

補正後、2 段目のファイバーアンプで目標 のパルスエネルギーまで増幅を行う。高次分 散の影響が顕著であるため、液晶空間光変調 器を用いた分散補償器を2段目のファイバー アンプの直前に組み込んである。2 段目の増 幅ののちに回折格子対を用いてパルスを圧 縮する。



図2: Yb ファイバー増幅システムの全体構成図

3.3. スペクトル位相測定

利得狭窄補正を行った場合の出力パルス のスペクトル位相を two-dimensional spectral shearing interferometry (2DSI) 装置を用いて評価した。ここで測定したスペ クトル位相の結果に基づいてパルス伸長・圧 縮器の分散を最適化した。

図3は2DSIの実験配置である。ビームス プリッターにより入射パルスを2つに分け る。透過したパルスを回折格子対でチャープ させ、さらにもう1枚のビームスプリッター で2つのビームに分ける。それら2つのチャ ープパルスには数psの遅延時間を与え、さ らにその遅延時間をピエゾトランスデュー サーで変調する。元のビームスプリッターで 反射されたチャープしていない光と合わせ て計3本のビームを非線形光学結晶に集光 する。チャープしていない光とチャープした 光との和周波信号のスペクトルを分光測光 器で測定する。分光測光器には干渉スペクト ル波形が記録され、その干渉波形からパルス のスペクトル位相が決定できる。

測定されたスペクトル位相に基づき、液晶 空間光変調器を用いたスペクトル位相制御 器を用いて、高次にわたる分散補償を行う。



図 3: Two-dimensional spectral shearing interferometry (2DSI)の実験配置図

4.研究成果

図 4(a) に、Yb 発振器から出力されたパ ルスのスペクトルと、エネルギー3.3 nJ のパ ルスをフォトニック結晶ファイバ (PCF) に 入射したときに得られた出力スペクトルを 示す。スペクトル帯域幅は、PCF における自 己位相変調と群速度分散の複合効果により、 950 から 1150 nm まで広がった。パルススト レッチファイバー及びパルス選択のための AOM を通過した後、パルスエネルギー、長さ 1.6 メートルの Yb ドープファイバにより 60 nJまで増幅した。1030-1050nm 付近の Yb³⁺が 有するゲイン帯域幅のスペクトル成分は増 幅されたが、より長い波長成分で増幅が不十 分であり、より短い成分は Yb³⁺自体に吸収さ れてしまっている (図4(b)参照)。フィル ターを 8 回透過させた後には 1030nm の周り のスペクトルピークは顕著に減少した。フィ ルター透過後のパルスエネルギーは 2 nJ で あった。光パルスは、分散補償器を通過して 2mのYb ドープファイバーメインアンプによ

り増幅した。パルスエネルギーは、メインア ンプで増幅後 300 nJ であった。メイン増幅 器における励起 LD のパワーを増加させると、 パルスエネルギーは、300 nJ 以上に増加した が、 スペクトル帯域幅は、300 nJ 以下の場 合よりも狭くなる。40mm の間隔をもつ格子対 を使用することにより、増幅されたパルスは、 数百フェムト秒まで圧縮された。一方、パル スエネルギーは 30%の透過効率で 100 nJ ま で減少した。



図 4(a)は、発振器出力のスペクトル(点線) と、フォトニック結晶ファイバ(実線)から の出力、および(b)利得狭窄補償前(点線) と補償後(実線)のスペクトル

図5には、システム全体から出力されるパ ルスのスペクトルと、2DSI で測定された高次 分散補償前および補償後のスペクトル位相 を示す。スペクトルから計算されるフーリエ 変換限界パルス幅は 60 fs である。スペクト ルに2つのピークがあるために、時間波形で も裾に構造が乗っている(図5挿入図)。サブ パルスの強度はメインピークの 10 % 以下で ある。スペクトル位相には3次分散の影響が 主に見て取れる。そこで、液晶空間光変調器 を用いた位相制御器を動作させ、2DSI で測定 されるスペクトル位相が平坦になるように 調整した。測定されたスペクトル位相をもと に光周波数ごとの位相変調量を数回にわた ってフィードバック制御したところ、1020 から 1080 nm までの範囲でスペクトル位相を 揃えることができた。

図6には、位相制御をかけたパルスに対し て実測された自己相関波形を示す。スペクト ルから計算されるフーリエ変換限界パルス の自己相関波形も重ねて描いてある。最終的 にはパルス幅 65fs のほぼ最適化されたパル ス出力が得られた。



図 5 システム全体から出力されるパルスの スペクトル(実線)と、2DSI で測定された高 次分散補償前(破線)および補償後(一点鎖 線)のスペクトル位相。挿入図はスペクトル から計算されるフーリエ変換限界の時間波 形



Fig.6. 位相制御をかけたパルスに対して実 測された自己相関波形(実線)とスペクトル から計算されるフーリエ変換限界パルスの 自己相関波形(点線)

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計3件) 1) Y. Chiba, H. Takada, K. Torizuka, and K. Misawa, "65-fs Yb-doped fiber laser system with gain-narrowing compensation" Optics Express, 23, 5, 6809-6814 (2015) doi: 10.1364/0E.23.006809 (査読あり) 2) Y. Obara, T. Katayama, Y. Ogi, T. Suzuki, N. Kurahashi, S. Karashima, Y. Chiba, Y. Isokawa, T. Togashi, Y. Inubushi, M. Yabashi T. Suzuki, and K. Misawa, "Femtosecond time-resolved X-ray absorption spectroscopy of liquid using a hard X-ray free electron laser in a dual-beam dispersive detection method" Optics Express, 22(1), 1105-1113 (2014) doi: 10.1364/0E.22.001105(査読あり) 3)千葉 雄平, 高田 英行, 鳥塚 健二, 三沢 和彦,「可視域超高速分光を目指した 1μm 帯超短パルス光源の開発」, 信学技報,

Vol.114, No.46, LQE2014-10, pp.43-47, (2014) (査読なし)

〔学会発表〕(計2件)

1) Y. Chiba, <u>H. Takada</u>, <u>K. Torizuka</u>, and <u>K. Misawa</u>,

"Broadband Yb-doped Fiber Laser System with Gain-Narrowing Compensation" Conference Paper in Advanced Solid State

Lasers, AM5A.50 Shanghai, China (November 17,2014)

2)千葉 雄平,<u>高田 英行</u>,<u>鳥塚 健二</u>,<u>三沢</u> <u>和彦</u>,「可視域超高速分光を目指した 1µm 帯超短パルス光源の開発」,レーザ・量子エ レクトロニクス研究会,福井大学 文京キャ ンパス,2014年5月23日

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件)

取得状況(計0件)

〔その他〕

新聞報道(計2件)

「高強度で超短パルス ファイバーレーザ ー装置開発 東京農工大」日刊工業新聞 2015 年3月19日

「東京農工大、高強度と超短パルスを両立さ せた高速ファイバーレーザー装置開発」日刊 工業新聞(WEB) 2015 年 3 月 19 日

6.研究組織

- (1)研究代表者
- 三沢 和彦(MISAWA Kazuhiko)
- 東京農工大学大学院工学研究院・教授 研究者番号:80251396

(2)研究分担者 高田 英行(TAKADA Hideyuki) 独立行政法人産業技術総合研究所 電子光技術研究部門・主任研究員 研究者番号:50357357

鈴木 隆行(SUZUKI Takayuki) 明治大学理工学部・准教授 研究者番号:80539510

鳥塚 健二 (TORIZUKA Kenji) 独立行政法人産業技術総合研究所 電子光技術研究部門・グループ長 研究者番号:30357587

(3)連携研究者 なし